

## SYLLABUS

**1. Puni naziv nastavnog predmeta:**

FIZIKA TANKIH SLOJEVA

**2. Skraćeni naziv nastavnog predmeta / šifra:****3. Ciklus studija:**

1

**4. Bodovna vrijednost ECTS:**

4

**5. Status nastavnog predmeta:** Obavezni  Izborni**6. Preduslovi za polaganje nastavnog predmeta:**

Odslušani: Fizika čvrstog stanja I, Fizika čvrstog stanja II i Uvod u nanonauke

**7. Ograničenja pristupa:**

Za studente odsjeka fizika

**8. Trajanje / semestar:**

1

8

**9. Sedmični broj kontakt sati:**

9.1. Predavanja:

2

9.2. Auditorne vježbe:

2

9.3. Laboratorijske / praktične vježbe:

0

**10. Fakultet:**

Prirodno-matematički

**11. Odsjek / Studijski program:**

Fizika/Fizika (Primjenjena fizika)

**12. Odgovorni nastavnik:**

Dr.sc. Izet Gazdić

**13. E-mail nastavnika:**

izet.gazdic@untz.ba

**14. Web stranica:**

www.pmf.untz.ba

**15. Ciljevi nastavnog predmeta:**

Upoznavanje studenata sa fundamentalnim fizičkim osobinama tankoslojnih struktura. Razumjevanje osnovnih fenomena fizike tankih slojeva. Osposobljavanje za samostalan istraživački rad u oblasti fizike tankih slojeva.

**16. Ishodi učenja:**

Na kraju semestra/kursa uspješni studenti, koji su tokom čitavog nastavnog perioda kontinuirano obavljali svoje obaveze, će biti osposobljeni da:

- razlikuju različite metode nastanka tankih slojeva,
- odrede strukturne, mehaničke, optičke, električne osobine tankih slojeva,
- nabroje neke od mnogih primjena tankoslojnih struktura,
- analiziraju i riješe određeni fizički problem.

**17. Indikativni sadržaj nastavnog predmeta:**

Tanki slojevi i prevlake. Fizičko-hemijski procesi na površinama. Osnovne karakteristike tankih slojeva. Vakuumski sistemi. Fizičke metode deponovanja. Naparavanje i rasprašivanje. Izvori za isparavanje. Kontrola procesa deponovanja. Podloge za deponovanje. Strukturne osobine tankih slojeva. Difuzioni procesi u deponovanom sloju. Metode za analizu sastava. Električne osobine tankih slojeva. Mehaničke osobine tankih slojeva. Adhezija. Unutrašnji naponi. Zatezne karakteristike tankih slojeva. Optičke karakteristike tankoslojnih materijala. Vrste optičkih tankih slojeva. Primjene.

**18. Metode učenja:**

Predavanja uz upotrebu vizuelnih nastavnih pomagala te metoda izlaganja i razgovora, tehnika aktivnog učenja i aktivnog učešća i diskusije studenata, metode analize i sinteze rezultata.

**19. Objašnjenje o provjeri znanja:**

Provjeravanje znanja studenata se provodi na sljedeći način:

- U toku semestra studenti rade 2 testa- parcijalna ispita (na polovini i na kraju semestra). Svaki test nosi maksimalno 20 bodova. Oba testa se rade u pismenoj formi.
- Pred kraj semestra studenti usmeno brane seminarski rad ili studentski projekat koji se boduje sa 10 bodova.
- Završni ispit je u pismenoj formi i obuhvata cjelokupno gradivo odslušano tokom kursa. On se boduje sa 50 bodova.

**20. Težinski faktor provjere:**

Prvi parcijalni ispit : 20% ocjene

Drugi parcijalni ispit: 20% ocjene

Seminarski rad: 10% ocjene

Završni ispit: 50% ocjene

Ocjena na ispitu se formira na osnovu ukupno osvojenih bodova na parcijalnim ispitima i završnom ispitu:

od 0-53 % ocjena pet (5),

od 54-63 % ocjena šest (6),

od 64-73 % ocjena sedam (7),

od 74-83 % ocjena osam (8),

od 84-93 % ocjena devet (9),

od 94-100 % ocjena deset (10)

**21. Osnovna literatura:**

1. T. M. Nenadović, T:M Pavlović, Fizika i tehnika tankih slojeva, Beograd, 1997.

2. M.Ohring, The Materials Science of Thin Films, Academic Press, San Diego,1991.

3. K.L. Chopra, Thin Film Phenomena, McGraw-Hill, 1970.

**22. Internet web reference:**

sve reference koje sadrže nastavno gradivo predviđeno ovim kursom.

**23. U primjeni od akademske godine:**

2018/19

**24. Usvojen na sjednici NNV/UNV:**

26.04.2018